

CERTIFICATION

MQR® editorial certifies, that this article:

Academic Stress and Its Relationship with the Academic Performance of Technological Nursing Students

“Estrés Académico y su relación con el Rendimiento Académico de los Estudiantes tecnológicos de la carrera de Enfermería”

PEER REVIEW - “Aceptada para su publicación después de superar un proceso de doble revisión ciega externa”

Fechas de recepción: Fechas de recepción: 23-MAR-2025 aceptación: 23-ABR-2025 publicación: 30-JUN-2025

Authors:

Oña-Fernández, Marina Fernanda
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL
ECUADOR UNIB.E
Estudiante de la Maestría en Innovación Educativa
Quito-Ecuador



mona@est.unibe.edu.ec



<https://orcid.org/0009-0004-3761-9306>

Iglesias-León, Miriam
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL
ECUADOR UNIB.E
Docente Tutor del área de Educación
Quito-Ecuador



miriam.iglesias.leon@gmail.com



<https://orcid.org/0000-0003-1335-0344>

Published:

Vol. 9 Núm. 2 (2025): Revista Científica MQRinvestigar: pag. 01-16.

DOI: <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.2.2025.e490>

Indexado en **Latindex 2.0** ISSN-L **2588-0659**



<http://www.investigarmqr.com/>

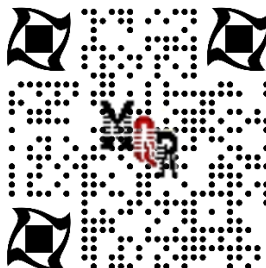
Cordially yours,

MQRInvestigar - Director



Firmado electrónicamente por:

MARCO ANTONIO
QUINTANILLA
ROMERO



Dr. Marco Quintanilla R.
Director

